

ULVAC Solutionsによるプロセスサポート

アルバックはa-Si、低温PolySi製造装置分野で世界No.1の納入実績を誇ります。
お客様の最新プロセスニーズにお応えし、装置・プロセス・材料と多角的に問題解決にあたる
アルバックグループのシンクタンクをご利用いただけます。

自主研究開発

ex.

低水素Si膜の形成
低抵抗ITO膜の形成
AI成膜時のヒロックの低減
他多数

自社装置向けプロセスソフト開発

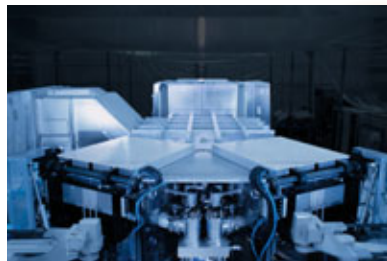
開発技術に関するソフト販売

依頼試料作製・依頼分析

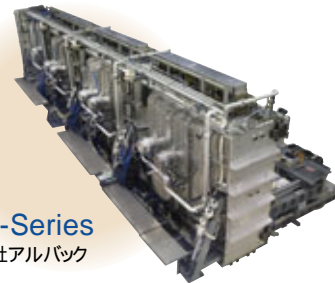


Systems

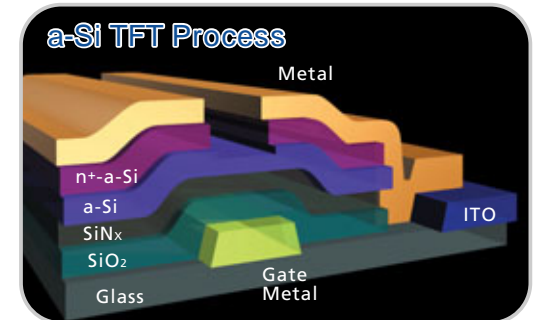
Multi-Chamber Sputtering for a-Si TFT & Poly Si TFT



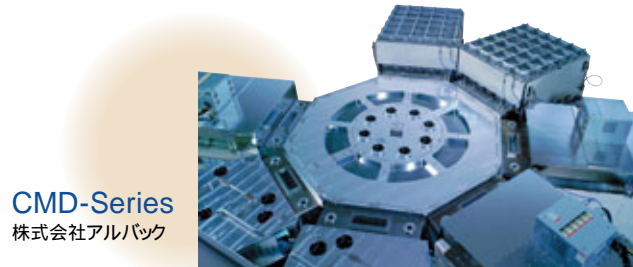
SMD-Series
株式会社アルバック



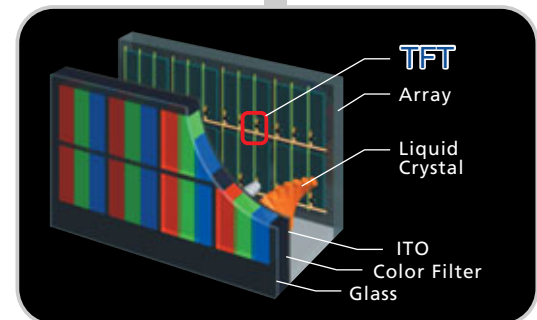
SMD-Series
株式会社アルバック



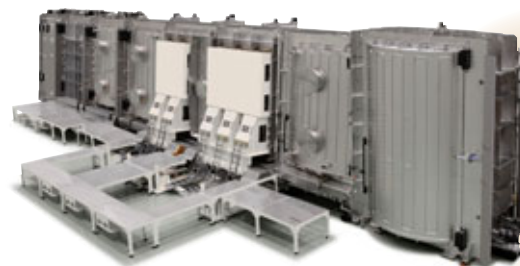
Multi-Chamber CVD for a-Si TFT & Poly Si TFT



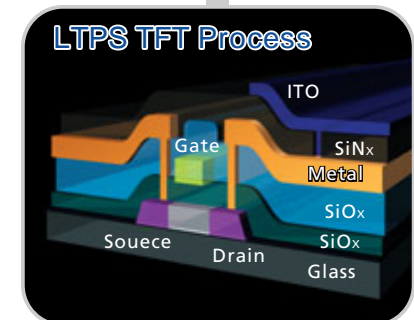
CMD-Series
株式会社アルバック



New Inline Sputtering for Color Filter



SDP-s Series
株式会社アルバック



Components

Analyzer / Measurement



PHI 700
PHI TRIFT III
アルバック・ファイ株式会社



REPROS
株式会社アルバック



Qulee
株式会社アルバック

Vacuum Pump

LR/HR Series
株式会社アルバック



UTM-FW/FH Series
株式会社アルバック

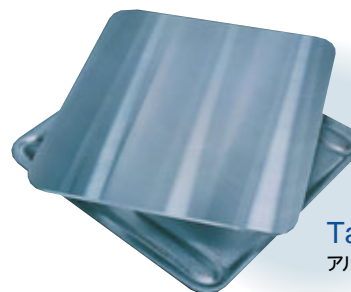


CRYO-T8/12
アルバック・クライオ株式会社



CRYO-U 12HSP
アルバック・クライオ株式会社

Material



Target
アルバックマテリアル株式会社